



Il Rettore

- Vista la legge n. 240 del 30.12.2010;
- Visto il D.M. n. 226 del 14.12.2021;
- Visto il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca di questo Ateneo n. 3337 del 01.04.2022 e in particolare l'art. 7 che disciplina le modalità di nomina dei componenti delle commissioni per l'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca;
- Visto il proprio decreto Prot. 43761 del 22/02/2023 relativo al bando di concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca: 38° ciclo ingr. 01/06/2023: BANDO DOTTORATO corso di INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE / INFORMATION TECHNOLOGY - WAFER-LEVEL CHARACTERIZATION OF DIELECTRIC LAYERS RELIABILITY FOR GALVANIC ISOLATION ;
- Visto/a il verbale del collegio dei Docenti /la nota del coordinatore del corso in data 06/04/2023 nel quale si deliberano/ che designa i componenti della commissione d'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca;

DECRETA

la Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione al dottorato di ricerca: 38° ciclo ingr. 01/06/2023: BANDO DOTTORATO corso di INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE / INFORMATION TECHNOLOGY - WAFER-LEVEL CHARACTERIZATION OF DIELECTRIC LAYERS RELIABILITY FOR GALVANIC ISOLATION è così costituita:

Cognome e nome	Ruolo
MORICHETTI FRANCESCO	Membro effettivo
NATALI DARIO ANDREA NICOLA	Membro effettivo
PELOSI GERARDO	Membro effettivo
FORMENTIN SIMONE	Membro effettivo
ARDAGNA DANILO	Membro effettivo

Il Rettore

Prof. Donatella Sciuto

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'amministrazione Digitale